明細書

インクジェット式記録装置および機能性液体付与基板の製造方法

5 技術分野

10

15

本発明は、インクやEL(エレクトロルミネセンス)発光体溶液などの機能性 液体を均一に吐出することのできるインクジェット式記録装置、並びに、表示装 置に用いられるカラーフィルタや E L 素子基板などの機能性液体付与基板の製造 方法及びこれら機能性液体付与基板を備えた電気光学装置などのデバイスや電子 機器の製造方法に関する。

背景技術

表示装置用の機能性液体付与基板を製造する方法として、基板上にバンクで仕 切られて形成された各画素に、インクジェット方式により機能性液体を導入する ことが知られている。この機能性液体付与基板は、各画素に対する機能性液体の 吐出量をできるだけ均一にし、画素間のムラを最小限にする必要がある。

特開平11-58074号公報には、ノズル間のインク吐出量のバラツキを補 正するため、各ノズルごとにあらかじめ測定して作成されたバラツキ補正データ をもとに、駆動電圧を制御することが記載されている。

20 しかしながら、上記特開平11-58074号公報では、ノズルごとに補正デ 一夕を作成しなければならないため、そのための作業に手間がかかっていた。ま た、駆動電圧の制御手段をノズルごとに別々に備える必要があるため、回路構成 が複雑にならざるを得なかった。

その一方、吐出量のバラツキを完全に0にする必要がない場合には、上記のよ 25 うに複雑な手間及び構成を備える必要はない。例えば64階調のEL素子基板で ほ±1.5%以下、32階調のEL素子基板では±3%以下、16階調のEL素 子基板では±6%以下、更に、カラーフィルタでは±5%以下の膜厚ムラが目標 とされており、機能性液体付与基板の塗布膜厚のバラツキは、ある程度の許容範

> 2001年10月16日 20時49州 NT 路部計

囲を持っている。

本発明は、簡単な手順及び構成で機能性液体の吐出量をノズル間で均一化する ことができるインクジェット式記録装置および機能性液体付与基板の製造方法を 提供することを目的とする。

5

10

15

20

25

発明の開示

上記課題を解決するため、本発明のインクジェット式記録装置は、機能性液体 を吐出するための複数のノズルを備え、前記複数のノズルは、ノズルの数より少 ない複数のグループに分けられ、前記ノズルから吐出される機能性液体の吐出量 が各グループごとに制御されることを特徴とする。このように、ノズルごとでは なくグループごとに調整可能としたので、補正値の選定作業や回路構成を簡略化 しつつ、ノズル間で吐出量の均一性を確保することができる。

上記インクジェット式記録装置において、前記機能性液体はインクであり、カ ラーフィルタを製造可能であってもよい。また、上記インクジェット式記録装置 において、前記機能性液体はEL発光体溶液であり、EL素子基板を製造可能で あってもよい。前記機能性液体は導電粒子分散溶液であり、導電配線パターンを 備えた基板を製造可能であってもよい。

上記インクジェット式記録装置において、前記複数のノズルが配置されるイン クジェットヘッド上の位置を複数のエリアに分け、各エリアに属するノズルを1 つのグループに属するものとすることが望ましい。位置が近接するノズルが、互 いに近似する吐出特性を示すことを利用し、同一エリアに属するノズルについて は同一の波形を適用することにより、効果的にノズル間の吐出量均一化を図るこ とができる。

また、上記インクジェット式記録装置において、前記複数のノズルが配置され るインクジェットヘッドは、前記各ノズルごとに設けられたキャピティと、各キ デビティに通じており各ノズルに共通のリザーバと、前記リザーバに機能性液体 を供給する供給口とを備えており;前記複数のグループは、前記複数のノズルの うち前記供給口の近くに位置するノズルからなる第1のグループと、前記複数の

> 2001年10月16日 20時49計 nの事転合数 I M T

ノズルのうち前記供給口から遠くに位置するノズルからなる第2のグループとを 少なくとも備えることが望ましい。インクの吐出量が供給口からノズルまでの距 離に影響される性質を利用し、供給口からの距離に応じてノズルのグループ分け を行ない、効果的にノズル間の吐出均一化を図ることができる。

5 また、本発明の機能性液体付与基板の製造方法は、機能性液体を吐出可能な複 数のノズルを備えたインクジェット式記録装置の前記複数のノズルを、ノズルの 数より少ない複数のグループに分け、前記ノズルからの機能性液体の吐出を制御 する信号の波形を各グループごとに調整し、基板上に形成された各画素に前記機 能性液体を吐出することを特徴とする。

10 上記製造方法において、前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッド 上の位置を複数のエリアに分け、各エリアに属するノズルを1つのグループに属 するものとすることが望ましい。

また、上記製造方法において、前記複数のノズルが配置されるインクジェット ヘッドは、前記各ノズルごとに設けられたキャビティと、各キャビティに通じて おり各ノズルに共通のリザーバと、前記リザーバに機能性液体を供給する供給口 とを備えており;前記複数のグループは、前記複数のノズルのうち前記供給口の 近くに位置するノズルからなる第1のグループと、前記複数のノズルのうち前記 供給口から遠くに位置するノズルからなる第2のグループとを少なくとも備える ことが望ましい。

20 また、本発明のデバイスの製造方法は、上配製造方法により製造された機能性 液体付与基板を備えたことを特徴とする。

また、本発明のデバイスは、上記製造方法により製造された機能性液体付与基 板を備えたことを特徴とする。

また、本発明の電子機器の製造方法は、上記製造方法により製造された電気光 25 学装置などのデバイスを用いることを特徴とする。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の1実施形態によるインクジェット式記録装置の概略斜視図で

2001年10月16日 20時50分 NOSETEC SERVING INT

ある。

図2は、インクジェットヘッド群1を構成する個々のインクジェットヘッド1 a の構造の説明図である。

図3は、上記インクジェット式記録装置の制御系の構成を示すプロック図であ 5 る。

図4は、上記インクジェットヘッドにおける各ノズルのインク吐出量の分布の 一例を示す図である。

図5は、上記実施形態に係る製造装置及び製造方法により製造される機能性液 体付与基板であるカラーフィルタの部分拡大図である。

10 図6は、上記カラーフィルタの製造工程断面図である。

> 図7は、駆動波形選択回路36に入力される複数種類の信号波形の例を示す波 形グラフである。

図8は、本実施形態のインクジェットヘッド1aにおける各ノズルからの1滴 あたりインク吐出量について、補正前および補正後のデータを示したグラフであ

図9は、本発明の1実施形態の製造方法により製造される電気光学装置である カラー液晶表示装置の断面図である。

図10は、本発明の1実施形態の製造方法により製造される電子機器であるノ ート型パーソナルコンピュータの斜視図である。

20 なお、図中、符号100はインクジェット式記録装置、1aはインクジェット ヘッド、111はノズル、121はキャピティ、123はリザーバ、200はカ ラーフィルタ (機能性液体付与基板)、300はカラー液晶表示装置 (電気光学 装置)、500はパーソナルコンピュータ(電子機器)である。

25 発明を実施するための最良の形態

丁以下、本発明の実施の形態として、機能性液体の一例であるインクを基板上に 付与してカラーフィルタを製造する装置及び方法を例にとって説明する。

(1. 製造装置の構成)

402到02 日31月0日本1002

20

25

図1は、本発明の1実施形態によるインクジェット式記録装置の概略斜視図で ある。図に示すように、インクジェット式記録装置100は、インクジェットへ ッド群1、X方向駆動軸4、Y方向ガイド軸5、制御装置6、載置台7、クリー ニング機構部8、基台9を備えている。

5 インクジェットヘッド群1は、図示しないインクタンクから供給された機能性 液体であるインクをそのノズル(吐出口)から各画素に吐出するインクジェット ヘッド1 a を備えている。

載置台7は、この製造装置によって製造すべきカラーフィルタ用基板101を 載置させるもので、この基板を基準位置に固定する機構を備える。

10 X方向駆動軸4には、X方向駆動モータ2が接続されている。X方向駆動モー 夕2は、ステッピングモータ等であり、制御装置6からX軸方向の駆動信号が供 給されると、X方向駆動軸4を回転させる。X方向駆動軸4が回転させられると、 インクジェットヘッド群1がX軸方向に移動する。

Y方向ガイド軸5は、基台9に対して動かないように固定されている。載置台 7は、Y方向駆動モータ3を備えている。Y方向駆動モータ3は、ステッピング モータ等であり、制御装置6からY軸方向の駆動信号が供給されると、載置台7 をY軸方向に移動させる。

すなわち、X軸方向の駆動とY軸方向の駆動とを行うことで、インクジェット ヘッド群1をカラーフィルタ用基板101上のいずれの場所にも自在に移動させ ることができる。カラーフィルタ用基板101に対するインクジェットへッド1 の相対速度も、各軸方向の駆動機構の制御で定まる。

制御装置6は、インクジェットヘッド群1にインク滴の吐出制御用の信号を供 給する駆動信号制御装置31(後述)を備える。また、X方向駆動モータ2およ びY方向駆動モータ3に、インクジェットヘッド群1aと載置台7との位置関係 を制御する信号を供給するヘッド位置制御装置32(後述)を備える。

一クリーニング機構部8は、インクジェットヘッド群1をクリーニングする機構 を備えている。クリーニング機構部8には、図示しないY方向の駆動モータが備 えられる。このY方向の駆動モータの駆動により、クリーニング機構8は、Y方

> **400百年10月16日 20時50**分 极轉転給[MT

10

15

20

25

向ガイド軸5に沿って移動する。クリーニング機構8の移動も、制御装置6によ って制御される。

(2. インクジェットヘッドの構成)

図2は、インクジェットヘッド群1を構成する個々のインクジェットヘッド1 aの構造の説明図である。インクジェットヘッド1aは、図に示すように、ノズ ル板110、圧力室基板120および振動板130を備えて構成されている。こ のヘッドは、オンデマンド形のピエゾジェット式ヘッドを構成している。

圧力室基板120は、キャピティ(圧力室)121、側壁(隔壁)122、リ ザーバ123および導入路124を備えている。キャビティ121は、シリコン 等の基板をエッチングすることにより形成された、インクなどを吐出するために 貯蔵する空間となっている。側壁122はキャピティ121間を仕切るよう形成 されている。リザーバ123は、インクを各キャビティ121に充たすための流 路となっている。導入路124は、リザーバ123から各キャビティ121にイ ンクを導入可能に形成されている。なおキャビティ121などの形状はインクジ エット方式によって種々に変形可能である。例えば平面的な形状のカイザー (Kyser) 形であっても円筒形のゾルタン (Zoltan) 形でもよい。

ノズル板110は、圧力室基板120に設けられたキャピティ121の各々に 対応する位置にノズル111が配置されるよう、圧力室基板120の一方の面に 貼り合わせられている。ノズル111の数は図示のものに限定されず、例えば1 列32ノズルとすることも可能である。ノズル板110を貼り合わせた圧力室基 板120は、さらに筐体125に納められて、インクジェットヘッド1aを構成 している。

振動板130は圧力室基板120の他方の面に貼り合わせられている。振動板 130の各キャビティ121の位置に対応する部分にはそれぞれ圧電体素子(図 示しない)が設けられている。また、振動板130のリザーバ123の位置に対 応する部分には、供給口(図示せず)が設けられて、図示しないインクタンクに 貯蔵されているインクを圧力室基板120内部に供給可能になっている。

複数のノズル111は、ノズル111の数より少ない複数のグループに分けら

| Wash | Will | \$1001年10月16日 20時51分

15

20

25

れている。より詳しくは、複数のノズル111が配置されるインクジェットへッド1a上の位置は複数のエリアに分けられ、この複数のエリアのうちの各エリアに属するノズルが、1つのグループに属するものとなっている。さらに詳しくは、これらのグループは、供給口の近くに位置するノズル群からなるものと、供給口から遠くに位置するノズル群からなるものとを備えている。同一グループに属するノズルについては同一波形の制御信号によってインクが吐出されるようになっており、この制御信号は、各グループ毎に調整することができる。

(3. 制御系の構成)

図3は、上記インクジェット式記録装置100の制御系の構成を示すブロック 図である。インクジェット式記録装置100の制御系は、パーソナルコンピュー タなどの電子計算機からなる駆動信号制御装置31とヘッド位置制御装置32と を備えている。

駆動信号制御装置31はインクジェットヘッド1aを駆動するための複数種類の波形を出力する。また、駆動信号制御装置31は、カラーフィルタの各画素にR、G、Bのうち何れのインクを吐出するかを示すビットマップデータを出力する。

駆動信号制御装置31はアナログアンプ33とタイミング制御回路34に接続されている。アナログアンプ33は上記複数種類の波形を増幅する回路である。 タイミング制御回路34はクロックパルス回路を内蔵し、上記ビットマップデータに従ってインクの吐出タイミングを制御する回路である。

アナログアンプ33とタイミング制御回路34は、ともに中継回路35に接続され、中継回路35は駆動波形選択回路36に接続される。中継回路35は、タイミング制御回路34から出力されたタイミング信号に従って、アナログアンプ33かち出力された信号を駆動波形選択回路36に伝達する。

駆動波形選択回路36は、上記複数種類の波形のうち、インクジェットヘッド Taからのインク吐出を制御する波形を選択し、インクジェットヘッド1aに送 信する回路である。インクジェットヘッド1aに備えられている複数のノズルは、 ノズルの数より少ない数のグループに分けられ、各グループにつき1つの波形が

10

15

20

25

選択される。各グループについて上記複数種類の波形のうちどの波形を選択する かは、予め測定されたインクジェットヘッド1 a の各ノズルからのインク吐出量 のデータに基いて、駆動波形選択回路36に対して設定される。

図4は、上記インクジェットヘッドにおける各ノズルのインク吐出量の分布の一例を示す図である。横軸はインクジェットヘッド1aに備えられた複数のノズルの配列に従って付されたノズル番号であり、縦軸は各ノズルからインクを吐出するために同一の駆動波形を用いた場合に、各ノズルから吐出されるインク1滴あたりの吐出量(ng)である。

このインクジェットヘッドには、各ノズルに共通のリザーバにインクを供給する1つの供給口が設けられており、その供給口はノズルNo.8~15の付近に位置している。図に示されるように、供給口の付近ではインク吐出量が少なく、供給口から遠い両端付近では、インク吐出量が多くなる傾向にある。

従って、インクジェットへッドの両端付近に位置し、供給口から遠いノズルについては吐出量を抑える波形を選択し、中央付近に位置し、供給口に近いノズルについては吐出量を多くするような波形を選択すればよい。このように、ノズルの位置によって吐出量が増減する傾向を利用し、各ノズルが設けられている位置を複数のエリアに分け、互いに近似する吐出傾向を持つと考えられるエリアごとに波形を決定することとすれば、個々のノズルについて補正量を導出しなくても、十分に吐出量のバラツキを抑えることができ、装置的にも簡単な構成で実現することができる。

ヘッド位置制御装置32は、インクジェットヘッド1aと載置台7(およびこれに載置されたカラーフィルタ用基板)との位置関係を制御する回路であり、駆動信号制御装置31と協動して、インクジェットヘッド1aから吐出されるインクがカラーフィルタ用基板上の所定の場所に到達するように制御する。ヘッド位置制御装置32は、X-Y制御回路37に接続されており、このX-Y制御回路37に対してヘッド位置に関する情報を送信する。

X-Y制御回路37は、X方向駆動モータ2とY方向駆動モータ3に接続され、 これらX方向駆動モータ2およびY方向駆動モータ3に対して、ヘッド位置制御

2001年10月16日 20時52計

25

装置32からの信号に基いて、X軸方向のインクジェットへッド1aの位置およ びY軸方向の載置台7の位置を制御する信号を送信する。

(4. 機能性液体付与基板の構成)

図5は、上記実施形態に係る製造装置及び製造方法により製造される機能性液 5 体付与基板であるカラーフィルタの部分拡大図である。図5(a)は平面図であ り、図5 (b) は図5 (a) のB-B'線断面図である。断面図各部のハッチン グは一部省略している。

図5(a)に示されるように、カラーフィルタ200は、マトリクス状に並ん だ画素13を備え、画素と画素の境目は、仕切り14によって区切られている。

10 画素13の1つ1つには、赤(R)、緑(G)、青(B)のいずれかのインクが 導入されている。この例では赤、緑、青の配置をいわゆるデルタ配列としたが、 ストライプ配列、モザイク配列など、その他の配置でも構わない。

図5(b)に示されるように、カラーフィルタ200は、透光性の基板12と、 遮光性の仕切り14とを備えている。仕切り14が形成されていない(除去され た)部分は、上記画素13を構成する。この画素13に導入された各色のインク は着色層20を構成する。仕切り14及び着色層20の上面には、オーバーコー ト層21及び電極層22が形成されている。

(5.機能性液体付与基板の製造方法)

図6は、上記カラーフィルタの製造工程断面図である。断面図各部のハッチン 20 グは一部省略している。この図に基き、カラーフィルタの製造方法の一例を具体 的に説明する。

(5-1. パンク形成及び表面処理工程)

膜厚0.7mm、たて38cm、横30cmの無アルカリガラスからなる透明 基板12の表面を、熱濃硫酸に過酸化水素水を1重量%添加した洗浄液で洗浄し、 純水でリンスした後、エア乾燥を行って清浄表面を得る。この表面に、スパッタ 法によりクロム膜を平均0.2μmの膜厚で形成し、金属層16°を得る(図 6:S1)

この基板をホットプレート上で、80℃で5分間乾燥させた後、金属層16~

r級專転給 IMT 2001年10月16日 20時52分

20

25

の表面に、スピンコートによりフォトレジスト層(図示せず)を形成する。この 基板表面に、所要のマトリクスパターン形状を描画したマスクフィルムを密着さ せ、紫外線で露光をおこなう。次に、これを、水酸化カリウムを8重量%の割合 で含むアルカリ現像液に浸漬して、未露光の部分のフォトレジストを除去し、レ ジスト層をパターニングする。続いて、露出した金属層を、塩酸を主成分とする エッチング液でエッチング除去する。このようにして所定のマトリクスパターン を有する遮光層(ブラックマトリクス)16を得ることができる(図6:S2)。 遮光層16の膜厚は、およそ0.2μmである。また、遮光層16の幅は、およ そ22μmである。

この基板上に、さらにネガ型の透明アクリル系の感光性樹脂組成物17'をや 10 はりスピンコート法で塗布する(図6:S3)。これを100℃で20分間プレ ベークした後、所定のマトリクスパターン形状を描画したマスクフィルムを用い て紫外線露光を行なう。未露光部分の樹脂を、やはりアルカリ性の現像液で現像 し、純水でリンスした後スピン乾燥する。最終乾燥としてのアフターベークを2 15 00℃で30分間行い、樹脂部を十分硬化させることにより、パンク層17が形 成され、遮光層16及びパンク層17からなる仕切り14が形成される(図6: S 4)。このバンク層 1 7 の膜厚は、平均で 2. 7 μ m である。また、バンク層 17の幅は、およそ14μmである。

得られた遮光層16およびバンク層17で区画された着色層形成領域(特にガ ラス基板12の露出面)のインク濡れ性を改善するため、ドライエッチング、す なわち大気圧プラズマ処理を行なう。具体的には、ヘリウムに酸素を20%加え た混合ガスに高電圧を印加し、プラズマ雰囲気を大気圧内でエッチングスポット に形成し、基板を、このエッチングスポット下を通過させてエッチングする。

(5-2.機能性液体の導入工程)

次に、仕切り14で区切られて形成された画寮13内に、機能性液体であるイ ンクをインクジェット方式により導入する(図6:S5)。インクジェット式記 録ヘッドには、ピエゾ圧電効果を応用した精密ヘッドを使用し、微小インク滴を 着色層形成領域毎に10滴、選択的に飛ばす。駆動周波数は14.4kHz、す

10

15

20

25

なわち、各インク滴の吐出間隔は69.5μ秒に設定する。ヘッドとターゲットとの距離は、0.3mmに設定する。ヘッドよりターゲットである着色層形成領域への飛翔速度、飛行曲がり、サテライトと称される分裂迷走滴の発生防止のためには、インクの物性はもとよりヘッドのピエプ素子を駆動する波形(電圧を含む)が重要である。インクジェットヘッドを駆動する波形は、上述のように駆動信号制御装置31、アナログアンプ33、中継回路35、駆動波系選択回路36を経てインクジェットヘッドに伝達される。

図7は、上記駆動波形選択回路36に入力される複数種類の信号波形の例を示す波形グラフである。横軸は時間(μ秒)、縦軸は印加電圧の最小値との差(V)である。ここに示された4種類の波形はいずれもプル・プッシュ・プル型といわれており、第1段階の電圧を降下させる段階(プル)ではメニスカス内にインクを引き込み、第2段階の電圧を上昇させる段階(プル)ではメニスカス内にインクを引き込み、第2段階の電圧を上昇させる段階(プル)ではメニスカスの振動を急激に減衰させる。ここでは、図に示されるように印加電圧の最大値と最小値との差(Vh)がそれぞれ19V、19.5V、20V、20.5Vとなるように4種類の波形を生成する。Vhを低くするとインク吐出量は小さくなり、Vhを高くするとインク吐出量は大きくなる。こうして、インクの吐出量を電圧の高低により制御する。

駆動波形選択回路36は、上記4種類の波形のうち、インクジェットヘッド1 aからのインク吐出を制御する波形を選択し、インクジェットヘッド1 aに送信する。特に、インクジェットヘッド1 aに備えられている32個のノズルは、7個、7個、6個、6個、6個の計5グループに分けられ、各グループにつきそれぞれ1つの波形を選択する。

図8は、本実施形態のインクジェットヘッド1aにおける各ノズルからの1滴 あたりインク吐出量について、補正前および補正後のデータを示したグラフであ る。横軸は、各ノズルの配列に従って仮に付されたノズル番号、縦軸は、各ノズ ルからの1滴あたりの吐出量(ng)である。補正前のデータは、実線の折れ線 で示し、補正後のデータは、点線の折れ線で示した。なお、インク1滴あたりの

2001年10月16日 20時53計

10

15

20

吐出量は、ノズルから吐出されたインク滴のスピードをもとに算出した。

補正前では、すべてのノズルにつき、上記4種類の波形のうちVh=20Vの 駆動波形を用いた。その結果、各ノズルからのインク吐出量は、最大で約19.. 5 n g (ノズルN o. 32)、最小で約17.6 n g (ノズルN o. 16) であ った。インク量パラツキは、±6.0%であった。

このインク量バラツキを補正するため、ノズルNo. 8~No. 14のグルー プからのインク吐出制御信号のVhを20.5Vとし、ノズルNo.21~No. 26のグループからのインク吐出制御信号のVhを19.5Vとし、ノズルNo. 27~No. 32のグループからのインク吐出制御信号のVhを19Vとし、そ の他のノズルについてはそのまま20Vとした。その結果、各ノズルからのイン ク吐出量は、最大で約18.6ng(ノズルNo.24)、最小で約17.6n g (ノズルNo. 16) となった。インク量バラツキは、±2.9%に改善され

また、ノズルから吐出されたインク滴の飛行速度のバラツキは、補正前は±1 0%であったが、補正後は±5%であった。このようにインク滴の飛行速度が均 一化したことにより、載置台の移動速度を高速化してもインク滴の着弾位置ずれ が生じにくくなったため、製造速度を高めることが可能となった。

上記のようにして選択された波形により、インク滴を赤、緑、青の3色を同時 に塗布して所定の配色パターンにインクを塗布する。インクとしては、例えばポ リウレタン樹脂オリゴマーに無機顔料を分散させた後、低沸点溶剤としてシクロ ヘキサノンおよび酢酸プチルを、高沸点溶剤としてブチルカルビトールアセテー トを加え、さらに非イオン系界面活性剤0.01重量%を分散剤として添加し、 粘度6~8センチポアズとしたものを用いる。

(5-3. 乾燥・硬化工程)

25 次に、塗布したインクを乾燥させる。まず、自然雰囲気中で3時間放置してイ **ンク層19のセッティングを行った後、80℃のホットプレート上で40分問加** 熱し、最後にオーブン中で200℃で30分間加熱してインク層19の硬化処理 を行って、着色層20が得られる(図6:56)。

> 2001年10月16日 20時54分 版專転給[MT

15

20

上記基板に、透明アクリル樹脂塗料をスピンコートして平滑面を有するオーバ ーコート層21を形成する。さらに、この上面にITO(Indium Tin Oxide)か らなる電極層22を所要パターンで形成して、カラーフィルタ200とする(図 6:S7)

5 (6. 表示装置の構成)

図9は、本発明の1実施形態の製造方法により製造される電気光学装置である カラー液晶表示装置の断面図である。断面図各部のハッチングは一部省略してい る。このカラー液晶表示装置300は、上記の方法により製造されたカラーフィ ルタ200を用いているので、機能性液体の吐出量が画素間で均一化され、乾燥 及び硬化後の機能性液体の膜厚が画素間で均一となり、画質の良好な画像を表示 することができる。

このカラー液晶表示装置300は、カラーフィルタ200と対向基板338と を組み合わせ、両者の間に液晶組成物337を封入することにより構成されてい る。液晶表示装置300の一方の基板338の内側の面には、TFT(薄膜トラ ンジスタ)素子(図示せず)と画素類極332とがマトリクス状に形成されてい る。また、もう一方の基板として、画素電極332に対向する位置に赤、緑、青 の着色層20が配列するようにカラーフィルタ200が設置されている。

基板338とカラーフィルタ200の対向するそれぞれの面には、配向膜32 6、336が形成されている。これらの配向膜326、336はラビング処理さ れており、液晶分子を一定方向に配列させることができる。また、基板338お よびカラーフィルタ200の外側の面には、偏光板329、339がそれぞれ接 着されている。また、バックライトとしては蛍光燈(図示せず)と散乱板の組合 わせが一般的に用いられており、液晶組成物337をバックライト光の透過率を 変化させる光シャッターとして機能させることにより表示を行う。

25 なお、電気光学装置は、本発明では上記のカラー液晶表示装置に限定されず、 例えば薄型のプラウン管、あるいは液晶シャッター等を用いた小型テレビ、EL 表示装釁、プラズマディスプレイ、CRTディスプレイ、FED(Field Emission Display) パネル等の種々の電気光学手段を用いた電気光学装置を採用

> 2001年10月16日 20時54計

10

15

することができる。

(7. 電子機器の構成)

図10は、本発明の1実施形態の製造方法により製造される電子機器であるノ ート型パーソナルコンピュータの斜視図である。このパーソナルコンピュータ5 00は、上記のカラー液晶表示装置300を表示部として用いているので、機能 性液体の吐出量が画素間で均一化され、乾燥及び硬化後の機能性液体の膜厚が画 索間で均一となり、画質の良好な画像を表示することができる。

図に示すように、液晶表示装置300は筺体510に収納され、この筺体51 0に形成された開口部511から液晶表示装置300の表示領域が露出するよう に構成されている。また、パーソナルコンピュータ500は、入力部としてのキ ーボード530を備えている。

このパーソナルコンピュータ500は、液晶表示装置300の他に、図示しな いが、表示情報出力源、表示情報処理回路、クロック発生回路などの様々な回路 や、それらの回路に電力を供給する電源回路などからなる表示信号生成部を含ん で構成される。液晶表示装置300には、例えば入力部530から入力された情 報等に基き表示信号生成部によって生成された表示信号が供給されることによっ て表示画像が形成される。

本実施形態に係る電気光学装置が組み込まれる電子機器としては、パーソナル コンピュータに限らず、携帯型電話機、電子手帳、ページャ、POS端末、IC カード、ミニディスクプレーヤ、液晶プロジェクタ、およびエンジニアリング・ 20 ワークステーション(EWS)、ワードプロセッサ、テレビ、ビューファインダ 型またはモニタ直視型のビデオテーブレコーダ、電子卓上計算機、カーナビゲー ション装置、タッチパネルを備えた装置、時計、ゲーム機器など様々な電子機器 が挙げられる。

25 (8. 他の実施例)

一また、本発明の製造装置及び方法により製造される機能性液体付与基板は上記 カラーフィルタに限らず、EL素子基板であってもよい。この場合、機能性液体 としてはEL発光体溶液を用いる。

2001年10月16日 20時55分

また、本発明の製造装置及び方法により製造される機能性液体付与基板は、導 電配線パターンが形成された基板であってもよい。この場合、機能性液体として は、例えば、Au(金)、Ag(銀)、Cu(銅)、Pt(プラチナ)、Pd (パラジウム)などの導電性を有する物質を粉体にしたもの、粉体を結合させる ためのバインダー、粉体を均一に分散させるための分散剤等を、溶剤に溶かした 導電粒子分散溶液を用いる。

そして、基板上に所望の導電配線パターンを形成するように、本発明のインク ジェットヘッドを用いて、導電粒子分散溶液を塗布する。その後その機能性液体 を乾燥、固化させて導電配線パターンを形成する。

10 また、機能性液体付与基板としては、半導体素子が形成された基板や半導体素 子から構成されるメモリが形成された基板であってもよい。この場合、機能性液 体として、無機半導体材料、有機半導体材料、導電性高分子、強誘電体材料等を 含む溶液を用いる。

また、機能性液体付与基板としては、遺伝子分析の試料として用いる基板であ 15 ってもよい。この場合、機能性液体としては、タンパク質あるいはデオキシリボ 核酸(DNA)を含む溶液を用いる。

また、機能性液体付与基板としては、ディスプレイの電子銃を構成する基板を はじめとした電子デバイスを構成する基板であっても良い。この場合、機能性液 体としてはカーボンナノチューブを含む溶液を用いる。

20 また、機能性液体付与基板としては、燃料電池の触媒あるいは無電界めっきに 用いる触媒あるいはフィールドエミッションディスプレイ(FED)を構成する 基板であっても良い。この場合、機能性液体としては、貴金属及び貴金属塩もし くはその酸化物を含む溶液を用いる。

25 産業上の利用可能性

一本発明によれば、簡単な手順及び構成で機能性液体の吐出量をノズル間で均一 化することができるインクジェット式記録装置および機能性液体付与基板の製造 方法を提供することができる。

> 2001年10月16日 20時55分 | MATERNATION | MATERIAL | MATER

請求の範囲

- 1. 機能性液体を吐出するための複数のノズルを備え、前記複数のノズルは、ノ ズルの数より少ない複数のグループに分けられ、前記ノズルから吐出される機能 性液体の吐出量が各グループごとに制御されることを特像とするインクジェット 式記録装置。
- 2. 請求項1において、

前記機能性液体はインクであり、カラーフィルタを製造可能であることを特徴 10 とするインクジェット式記録装置。

3. 請求項1において、

前記機能性液体はEL発光体溶液であり、EL素子基板を製造可能であることを特徴とするインクジェット式記録装置。

15

5

4. 請求項1において、

前記機能性液体は導電粒子分散溶液であり、導電配線パターンを備えた基板を製造可能であることを特徴とするインクジェット式記録装置。

20 5. 請求項1乃至請求項4の何れか一項において、

前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッド上の位置を複数のエリア に分け、各エリアに属するノズルを1つのグループに属するものとしたことを特 像とするインクジェット式記録装置。

25 6. 請求項1乃至請求項5の何れか一項において、

「前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッドは、前記各ノズルごとに 設けられたキャピティと、各キャピティに通じており各ノズルに共通のリザーバ と、前記リザーバに機能性液体を供給する供給口とを備えており、

前記複数のグループは、前記複数のノズルのうち前記供給口の近くに位置する ノズルからなる第1のグループと、前記複数のノズルのうち前記供給口から遠く に位置するノズルからなる第2のグループとを少なくとも備えることを特徴とす るインクジェット式記録装置。

5

10

15

20

- 7. 機能性液体を吐出可能な複数のノズルを備えたインクジェット式記録装置に より機能性液体付与基板を製造する方法であって、前記複数のノズルを、ノズル の数より少ない複数のグループに分け、前記ノズルからの機能性液体の吐出を制 御する信号の波形を各グループごとに調整し、基板上に形成された各画素に前記 機能性液体を吐出することを特徴とする機能性液体付与基板の製造方法。
- 8. 請求項7において、

前記複数のノズルが配置されるインクジェットへッド上の位置を複数のエリア に分け、各エリアに属するノズルを1つのグループに属するものとしたことを特 徴とする機能性液体付与基板の製造方法。

9. 請求項7又は請求項8の何れか一項において、

前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッドは、前記各ノズルごとに 設けられたキャビティと、各キャビティに通じており各ノズルに共通のリザーバ と、前記リザーバに機能性液体を供給する供給口とを備えており、

前記複数のグループは、前記複数のノズルのうち前記供給口の近くに位置する ノズルからなる第1のグループと、前記複数のノズルのうち前記供給口から遠く に位置するノズルからなる第2のグループとを少なくとも備えることを特徴とす る機能性液体付与基板の製造方法。

25

10.請求項7万至請求項9の何れか一項に記載の方法により製造された機能性 液体付与基板を備えたことを特徴とするデバイスの製造方法。

长62都05 日61月01年1005

- 11. 請求項10に記載の方法により製造された電気光学装置を用いることを特像とする電子機器の製造方法。
- 12. 請求項7乃至請求項9の何れか一項に記載の方法により製造された機能性 液体付与基板を備えたことを特徴とするデバイス。

10

簡単な手順及び構成で機能性液体の吐出量をノズル間で均一化することができるインクジェット式記録装置および機能性液体付与基板の製造方法である。インクジェット式記録装置(100)は、機能性液体を吐出するための複数のノズル(111)を備え、前記複数のノズルは、ノズルの数より少ない複数のグループに分けられ、前記ノズルから吐出される機能性液体の吐出量が各グループごとに制御されることとした。ノズルのグループ分けは、ノズルが配置されるインクジェットヘッド(1a)上の位置を複数のエリアに分け、各エリアに属するノズルを1つのグループに属するものとした。

NATE OF THE PROPERTY OF THE P

2001年10月16日 20時573